УДК 681.2:621.3.082.1

## МЕТОДИКА РАСЧЁТА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПЛОТНОМЕРОВ С ИХ ИНВАРИАНТНОСТЬЮ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

## Ю. К. Тараненко<sup>1)</sup>, А. Н. Петренко<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Днепропетровский университет экономики и права, ул. Набережная Ленина 18, г. Днепропетровск, 49000, email: <u>taranen@rambler.ru</u>.

<sup>2)</sup>Днепропетровский национальный университет, пр. Гагарина 72, г.Днепропетровск, 320050, email: <u>petrenko\_alex@ukr.net</u>

Приведений проблем аналіз високочастотних методів контролю густини рідин і газів, визначені умови інваріантності цих густиномірів до змін температури і тиску контрольованих середовищ. Отримані залежності для чутливості перетворювачів густини. Приведений приклад розрахунку параметрів пластинчатих резонаторів диференціального перетворювача густини.

Высокочастотные вибрационные плотномеры жидкостей и газов с резонаторами из пластин используются как достаточно точные и мобильные средства аналитического контроля, высокой чувствительности поскольку при пластины к плотности среды и меньших потерях колебательной энергии по сравнению С низкочастотными плотномерами можно проектировать малогабаритные конструктивно обособленные погружаемые И проточные датчики [1].

Компенсация температурной зависимости колебаний пластины, частоты а также зависимости частоты OT давления среды традиционно осуществляется с помощью дополнительных датчиков температуры И давления, размещаемых в контролируемой среде [2]. Такие датчики (термопары или термометры сопротивления, преобразователи давления) имеют инерционность от десятков секунд до нескольких минут [3]. Частота автоколебаний пластины после скачка давления или температуры устанавливается в течении 20 периодов [4], что при средней частоте 1000 Ги занимает колебаний в 20мс. Температурная погрешность высокочастотных плотномеров жидкостей с вибрационных датчиком температуры средней инерционности

The analysis of problems of high-frequency methods of control of density of liquids and gases is resulted, the terms of invariance of these gustynamerov are certain to the changes of temperature and pressure of the controlled environments. Dependences are got for the sensitiveness of transformers of density. The example of calculation of resonators parameters of differential transformer of density is resulted.

1,2кг/м<sup>3</sup> на 1°С, что при в 80с составляет изменении температуры со скоростью 1°С в дополнительной минуту приведёт к 1.6кг/м<sup>3</sup>. динамической погрешности В конструктивных большинстве схем плотномеров высокочастотных пластина контактирует с измеряемой средой одной поверхностью, находясь под действием избыточного давления среды. Дополнительные пьезокварцевые датчики давления безинерционны давлению, но имеют К температурный дрейф нуля и масштабного коэффициента [5], которые корректируются тем же датчиком температуры. Дополнительная погрешность таких плотномеров жидкостей 5,8кг/м<sup>3</sup> составляет в среднем на 1МПа. Возникает проблема обеспечения инвариантности высокочастотных вибрационных плотномеров к колебаниям температуры и давления контролируемой среды.

Решением проблемы является предложенный способ измерения плотности, который предусматривает дифференциальное включение двух механических резонаторов с разной чувствительностью к измеряемой плотности жидкости или газа и близкими чувствительностями к температуре и давлению [6]. Вибрационные плотномеры, построенные на основе дифференциального метода, не требуют дополнительных датчиков температуры и давления, практически инвариантны к изменениям указанных параметров. Однако методика расчёта конструктивных параметров высокочастотных вибрационных плотномеров на основе пластинных резонаторов до настоящего времени не была разработана.

Целью данной статьи является ознакомление специалистов в области неразрушающих методов контроля физикохимических параметров жидкостей и газов с разработанной авторами методикой расчёта, позволяющей проектировать высокочастотные вибрационные плотномеры инвариантные к резким колебаниям температуры и давления.

В работе [7] предложены такие соотношения для функции измерительного преобразования плотности жидкости или газа от разностной частоты пластинных резонаторов дифференциального датчика:

)

$$f_{\mathcal{A}} = f_{1} - f_{2};$$

$$f_{1} = \frac{\lambda_{1}}{a_{1}^{2}} \sqrt{\frac{G_{A}}{m_{\Pi A} + m_{\Pi P A}}} \cdot \sqrt{1 + c_{1} \cdot \frac{a_{1}^{2}}{G_{A}} \cdot N_{1}};$$

$$f_{2} = \frac{\lambda_{2}}{a_{2}^{2}} \sqrt{\frac{G_{B}}{m_{\Pi B} + m_{\Pi P B}}} \cdot \sqrt{1 + c_{2} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{G_{B}} \cdot N_{2}},$$

$$(1)$$

где  $f_{\pi}$ выходной частотный сигнал дифференциального датчика;  $f_1, f_2$  - частоты колебаний резонаторов в жидкости;  $G_A = E_A \cdot h_1^3 / 12 \cdot (1 - \mu^2), \quad G_B = E_B \cdot h_2^3 / 12 \cdot (1 - \mu^2)$ цилиндрические жёсткости резонаторов; µкоэффициент Пуассона;  $m_{\Pi A} = \rho_{\Pi A} \cdot h_1,$  $m_{\Pi B} = \rho_{\Pi B} \cdot h_2$  - массы единицы площади резонаторов;  $m_{\Pi PA} = \rho_P \cdot a_1 \cdot K_{PA}$ ,  $m_{\Pi PB} = \rho_P \cdot a_2 \cdot K_{PB}$  жидкости. "присоединенной" массы на приходящиеся единицу площади резонаторов;  $\rho_{\Pi A}$ ,  $\rho_{\Pi B}$  - плотности материала резонаторов;  $K_{PA}$ ,  $K_{PB}$  - относительные толщины слоёв "присоединенной" жидкости; λ<sub>1</sub>  $\lambda_2$ ,  $c_1$ ,  $c_2$  - параметры резонаторов, которые определяются формой колебаний и условием закрепления концов; N1, N2 - распределённые нагрузки приложенные по контуру резонаторов;  $a_1, a_2$  - граничные размеры резонаторов;  $h_1$ , *h*<sub>2</sub> - толщины резонаторов; ρ<sub>*P*</sub> - плотность контролируемой жидкости.

Из (1) следует, что чувствительность дифференциального датчика зависит от относительной толщины  $K_p$  слоя "присоединённой" жидкости. Экспериментальные и теоретические исследования по определению  $K_p$  в зависимости от свойств жидкости, формы пластины, размеров корпуса, в котором она установлена, частоты колебаний пластины [8] позволяют сделать следующие выводы для дифференциального датчика:

 стенки корпуса, в котором размещены резонаторы, должны быть удалены от краёв пластин на расстояние большое двух граничных размеров пластин;

 при размещения двух резонаторов в общем корпусе расстояния между внутренними краями резонаторов должно быть больше двух их граничных размеров;

3) величина  $K_P$  в рабочем диапазоне частот колебаний остается постоянной и находится в пределах 0,2÷0,22.

Величина  $K_p$  для пластинного резонатора выбранной формы определяется экспериментально по следующей методике. Измеряя частоты резонаторов  $f_1(\rho_1)$ ,  $f_1(\rho_2)$ ,  $f_2(\rho_1)$ ,  $f_2(\rho_2)$  в жидкостях с известными плотностями  $\rho_1$ ,  $\rho_2$  при нормальных условиях можно, используя систему (1), составить следующую систему уравнений:

$$f_{1}(\rho_{1}) = f_{01} \cdot \sqrt{\frac{h_{1} \cdot \rho_{\Pi A}}{h_{1} \cdot \rho_{\Pi A} + a_{1} \cdot K_{PA} \cdot \rho_{1}}};$$

$$f_{1}(\rho_{2}) = f_{01} \cdot \sqrt{\frac{h_{1} \cdot \rho_{\Pi A}}{h_{1} \cdot \rho_{\Pi A} + a \cdot K_{PA} \cdot \rho_{2}}};$$

$$f_{2}(\rho_{1}) = f_{02} \cdot \sqrt{\frac{h_{2} \cdot \rho_{\Pi B}}{h_{2} \cdot \rho_{\Pi B} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{1}}};$$

$$f_{2}(\rho_{2}) = f_{02} \cdot \sqrt{\frac{h_{2} \cdot \rho_{\Pi B}}{h_{2} \cdot \rho_{\Pi B} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{2}}},$$
(2)

где  $f_{01} = (0,492 \cdot h_1 / a_1^2) \cdot \sqrt{E_A / \rho_{\Pi A}}$ ,  $f_{02} = (0,492 \cdot h_2 / a_2^2) \cdot \sqrt{E_B / \rho_{\Pi B}}$  - начальные частоты пластинных резонаторов.

Значение относительных толщин "присоединённой" жидкости  $K_{PA}$ ,  $K_{PB}$  определяются из соотношений, полученных из системы (2) таким образом:

$$K_{PA} = \frac{h_{1} \cdot \rho_{IIA}}{a_{1} \cdot (\rho_{1} - \rho_{2})} \cdot \left[ \left( \frac{f_{01}}{f_{1}(\rho_{1})} \right)^{2} - \left( \frac{f_{01}}{f_{1}(\rho_{2})} \right)^{2} \right];$$
(3)  
$$K_{PB} = \frac{h_{2} \cdot \rho_{IIB}}{a_{2} \cdot (\rho_{1} - \rho_{2})} \cdot \left[ \left( \frac{f_{02}}{f_{2}(\rho_{1})} \right)^{2} - \left( \frac{f_{02}}{f_{2}(\rho_{2})} \right)^{2} \right].$$

Влияние температуры на параметры резонаторов можно учесть с помощью следующих соотношений:  $a_1 = a_1 \cdot (1 + \alpha_1 \cdot \Delta t)$ ,  $a_2 = a_2 \cdot (1 + \alpha_2 \cdot \Delta t), \qquad h_1 = h_1 \cdot (1 + \alpha_1 \cdot \Delta t),$  $h_2 = h_2 \cdot (1 + \alpha_2 \cdot \Delta t), \qquad E_A = E_A \cdot (1 - \beta_{EA} \cdot \Delta t),$  $E_{B} = E_{B} \cdot (1 - \beta_{EB} \cdot \Delta t), \quad \rho_{IIB} = \rho_{IIB} \cdot (1 - 3 \cdot \alpha_{2} \cdot \Delta t),$  $\rho_P = \rho_P \cdot (1 - \beta_V \cdot \Delta t), \ \rho_{\Pi A} = \rho_{\Pi A} \cdot (1 - 3 \cdot \alpha_1 \cdot \Delta t),$ где  $\alpha_1, \alpha_2$  – температурные коэффициенты линейного расширения материала резонаторов (°С<sup>-1</sup>);  $\beta_{EA}$ ,  $\beta_{EB}$  – температурные коэффициенты модуля упругости материала резонаторов (°С<sup>-1</sup>); <sub>βv</sub> – коэффициент объемного расширения измеряемой жидкости (°С<sup>-1</sup>).  $\Delta t = t - t_0$  отклонение температуры от  $t_0 = 20$  °C (для упрощения записи индексы t и t<sub>0</sub> при указанных параметрах пропущены).

Перепишем систему (1) с учётом приведенных температурных зависимостей:

$$f_{\mathcal{A}} = f_{1}(\rho_{P}) - f_{2}(\rho_{P}) - - [f_{1}(\rho_{P}) \cdot \varphi_{A} - f_{2}(\rho_{P}) \cdot \varphi_{B}] \cdot \Delta t;$$

$$f_{1}(\rho_{P}) = \frac{0.492 \cdot h_{1}}{a_{1}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{A} \cdot h_{1}}{h_{1} \cdot \rho_{\Pi A} + a_{1} \cdot K_{PA} \cdot \rho_{P}}};$$

$$f_{2}(\rho_{P}) = \frac{0.492 \cdot h_{2}}{a_{2}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{B} \cdot h_{2}}{h_{2} \cdot \rho_{\Pi B} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{P}}},$$
(4)

$$\varphi_{B} = \vartheta_{2} \cdot (B + \gamma_{2} \cdot \rho_{P}) / (B + \rho_{P})$$

температурные коэффициенты частот резонаторов;  $A = (h_1 \cdot \rho_{\Pi A})/(K_{PA} \cdot a_1),$   $B = (h_2 \cdot \rho_{\Pi B})/(K_{PB} \cdot a_2)$  - постоянные резонаторов, которые определяются теоретически на стадии проектирования и уточняются экспериментально после изготовления резонаторов;  $\vartheta_1 = 0.5 \cdot (\beta_{EA} - \alpha_1), \quad \vartheta_2 = 0.5 \cdot (\beta_{EB} - \alpha_2),$   $\gamma_1 = (\beta_{EA} + 2 \cdot \alpha_1 - \beta_V)/(\beta_{EA} - \alpha_1),$  $\gamma_2 = (\beta_{EB} + 2 \cdot \alpha_2 - \beta_V)/(\beta_{EB} - \alpha_2)$  - темпера-

турные постоянные резонаторов.

Приравняв к нулю множитель при  $\Delta t$  в первом уравнении системы (4), условия

компенсации температурной погрешности для заданной точки  $\rho_K$  диапазона измерения получаем в таком виде:

$$\frac{f_1(\rho_P)}{f_2(\rho_P)} = \frac{\varphi_B}{\varphi_A}.$$
(5)

После подстановки в (5) второго и третьего уравнения системы (4) и соотношений для температурных коэффициентов частот резонаторов  $\phi_A$ ,  $\phi_B$  получим условие инвариантности к колебаниям температуры в виде:

$$\left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{a_{2}}{a_{1}}\right)^{5} \cdot \frac{E_{A}}{E_{B}} \cdot \frac{K_{PB}}{K_{PA}} \cdot \frac{\rho_{\Pi B}}{\rho_{\Pi A}} \cdot \left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{2} = \left[\frac{h_{1}/(K_{PA} \cdot a_{1}) + \rho_{A}}{h_{2}/(K_{PB} \cdot a_{2}) + \rho_{B}}\right]^{3} \cdot \left[\frac{h_{2}/(K_{PB} \cdot a_{2}) + \gamma_{2} \cdot \rho_{B}}{h_{1}/(K_{PA} \cdot a_{1}) + \gamma_{1} \cdot \rho_{A}}\right]^{2},$$
(6)

где  $\rho_A = \rho_K / \rho_{\Pi A}$ ,  $\rho_B = \rho_K / \rho_{\Pi B}$ .

Влияние давления измеряемой среды на пластинные резонаторы дифференциального датчика можно учесть, рассмотрев напряжения  $\sigma_{1_{cp}}$ ,  $\sigma_{2_{cp}}$  на границе контура пластин [9] вида:

$$\sigma_{1cp} = 0.476 \cdot E_{A} \cdot \left(\frac{Z_{1MAK}}{a_{1}}\right)^{2};$$

$$Z_{1MAK} = \frac{3 \cdot (1 - \mu^{2})}{16} \cdot \frac{a_{1}^{4}}{E_{A} \cdot h_{1}^{3}} \cdot p;$$

$$\sigma_{2cp} = 0.476 \cdot E_{B} \cdot \left(\frac{Z_{2MAK}}{a_{2}^{2}}\right)^{2};$$

$$Z_{2MAK} = \frac{3 \cdot (1 - \mu^{2})}{16} \cdot \frac{a_{2}^{4}}{E_{B} \cdot h_{2}^{3}} \cdot p,$$
(7)

где:  $Z_{1_{MAK}}$ ,  $Z_{MAK2}$  - максимальные прогибы пластин резонаторов; p - давление контролируемой жидкости.

Используя (7) с учётом  $\mu = 0,3$ , получим соотношения для распределённых по контуру пластины усилий  $N_1 = \sigma_{1cp} \cdot h_1$ ,  $N_2 = \sigma_{2cp} \cdot h_2$  в таком виде:

$$N_{1} = \frac{1,4 \cdot 10^{-2} \cdot a_{1}}{E_{A}} \cdot \left(\frac{a_{1}}{h_{1}}\right)^{5} \cdot p^{2};$$

$$N_{2} = \frac{1,4 \cdot 10^{-2} \cdot a_{2}}{E_{B}} \cdot \left(\frac{a_{2}}{h_{2}}\right)^{5} \cdot p^{2}.$$
(8)

Подставив (8) в (1), упростив полученные соотношения и учитывая, что в диапазоне

изменения давления 0÷10 МПа величины  $c_1 \cdot (a_1^2 / G_A) \cdot N_1$  и  $c_2 \cdot (a_2^2 / G_B) \cdot N_2$  значительно меньше единицы, а пластины жестко закреплены по периметру  $c_1 = c_2 = 6,64 \cdot 10^{-2}$  и совершают автоколебания на первой основной частоте  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1,626$ , получим:

$$\begin{aligned} f_{1}^{p} &= f_{1} \cdot \sqrt{1 + \frac{10^{2}}{E_{A}^{2}}} \cdot \left(\frac{a_{1}}{h_{1}}\right)^{8} p^{2} = f_{1} \cdot \left[1 + \frac{5 \cdot 10^{3}}{E_{A}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{1}}{h_{1}}\right)^{8} \cdot p^{2}\right]; \\ f_{2}^{p} &= f_{2} \cdot \sqrt{1 + \frac{10^{2}}{E_{B}^{2}}} \cdot \left(\frac{a_{2}}{h_{2}}\right)^{8} p^{2} = f_{2} \cdot \left[1 + \frac{5 \cdot 10^{3}}{E_{B}^{2}} \cdot \left(\frac{a_{2}}{h_{2}}\right)^{8} p^{2}\right]; \\ f_{\mathcal{I}}^{p} &= f_{1} - f_{2} + 5 \cdot 10^{3} \cdot p^{2} \cdot \left[f_{1} \cdot \left(\frac{a_{1}}{h_{1}}\right)^{8} \cdot \frac{1}{E_{A}^{2}} - f_{2} \cdot \left(\frac{a_{2}}{h_{2}}\right)^{8} \cdot \frac{1}{E_{B}^{2}}\right] \end{aligned}$$
(9)

Приравняв к нулю второй множитель при квадрате избыточного давления в третьем уравнении системы (9), получим условия инвариантности датчика к колебаниям давления контролируемой среды:

$$\left(\frac{h_1}{h_2}\right)^{13} \cdot \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^{11} \cdot \left(\frac{E_A}{E_B}\right)^3 \cdot \frac{\rho_{\Pi A}}{\rho_{\Pi B}} \cdot \frac{K_{PA}}{K_{PB}} = \frac{h_2 / (K_{PB} \cdot a_2) + \rho_B}{h_1 / (K_{PA} \cdot a_1) + \rho_A}.$$
(10)

Для решения задачи одновременной компенсации температуры и давления рассмотрим систему, составленную из уравнений (6) и (10):

$$\left(\frac{h_{l}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{a_{2}}{a_{1}}\right)^{5} \cdot \frac{E_{A}}{E_{B}} \cdot \frac{\rho_{\Pi B}}{\rho_{\Pi A}} \cdot \frac{K_{PB}}{K_{PA}} \cdot \left(\frac{\theta_{l}}{\theta_{2}}\right)^{2} = \\
= \left[\frac{h_{1}/(K_{PA} \cdot a_{1}) + \rho_{A}}{h_{2}/(K_{PB} \cdot a_{2}) + \rho_{B}}\right]^{3} \cdot \left[\frac{h_{2}/(K_{PB} \cdot a_{2}) + \gamma_{2} \cdot \rho_{B}}{h_{1}/(K_{PA} \cdot a_{1}) + \gamma_{1} \cdot \rho_{A}}\right]^{2}; \\
\left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{13} \cdot \left(\frac{a_{2}}{a_{1}}\right)^{11} \cdot \left(\frac{E_{A}}{E_{B}}\right)^{3} \cdot \frac{\rho_{\Pi A}}{\rho_{\Pi B}} \frac{K_{PA}}{K_{PB}} \cdot \frac{h_{2}/(K_{PB} \cdot a_{2}) + \rho_{B}}{h_{1}/(K_{PA} \cdot a_{1}) + \rho_{A}}.$$
(11)

Система уравнений (11) содержит размерные параметры  $h_1, h_2, a_1, a_2$ , задание которых усложняет расчёты. Для подготовки к введению безразмерных параметров перемножим обе части уравнений системы (11), в результате чего получим, что

$$\left(\frac{h_1}{h_2}\right)^{16} \cdot \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^{16} \cdot \left(\frac{E_A}{E_B}\right)^4 \cdot \left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2}\right)^2 = \frac{h_1 / (K_{PA} \cdot a_1) + \rho_A}{h_2 / (K_{PB} \cdot a_2) + \rho_B}^2 \cdot \left[\frac{h_2 / (K_{PB} \cdot a_2) + \gamma_2 \cdot \rho_B}{h_1 / (K_{PA} \cdot a_1) + \gamma_1 \cdot \rho_A}\right]^2.$$
(12)

Вводя в уравнение (12) безразмерные параметры  $k_A = h_1 / a_1$ ,  $k_B = h_2 / a_2$ - относительные толщины пластин резонаторов и  $k_C = h_1 / h_2$  – отношение толщин резонаторов, получаем, что

$$\begin{pmatrix}
\frac{k_{A}}{k_{B}}
\end{pmatrix}^{16} \cdot \frac{E_{A}}{E_{B}} \cdot \left(\frac{\Theta_{I}}{\Theta_{2}}\right)^{2} = \left[\frac{k_{A}/K_{PA} + \rho_{A}}{k_{B}/K_{PB} + \rho_{B}}\right]^{2} \cdot \left[\frac{k_{B}/K_{PB} + \gamma_{2} \cdot \rho_{B}}{k_{A}/K_{PA} + \gamma_{1} \cdot \rho_{A}}\right] \cdot \left[\frac{k_{B}}{k_{A}}\right]^{11} \cdot \left(\frac{E_{B}}{E_{A}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{\rho_{IIB}}{\rho_{IIA}}\right) \cdot \left(\frac{K_{PB}}{K_{PA}}\right) \cdot \left(\frac{k_{B}/K_{PB} + \rho_{B}}{k_{A}/K_{PA} + \rho_{A}}\right) \cdot \left[\frac{k_{B}/K_{PB} + \rho_{B}}{k_{A}/K_{PA} + \rho_{A}}\right] \cdot \left[\frac{k_{B}/K_{PB} + \rho_{A}/K_{PA} + \rho_{A}/K_{PA}$$

Одним из основных параметров расчёта является чувствительность датчика к плотности жидкости или газа. Для использования в методике расчёта чувствительности датчика из второго и третьего уравнений системы (4) находим отношение чувствительностей резонаторов  $k = (df_1(\rho_P)/d\rho_P)/(df_2(\rho_P)/d\rho_P)$  в таком виде:

$$k = \frac{1}{k_C} \cdot \sqrt{\left(\frac{k_A}{k_B}\right)^5 \cdot \left(\frac{\rho_{TB}}{\rho_{TA}}\right)^3 \cdot \frac{E_A}{E_B} \cdot \frac{K_{PB}}{K_{PA}} \cdot \left(\frac{\frac{k_B}{K_{PB}} + \rho_B}{\frac{k_A}{K_{PA}} + \rho_A}\right)^3} .$$
(14)

Чувствительность  $S_{\mathcal{A}}$  дифференциального датчика в заданной точке  $\rho_{K}$  диапазона измерения с учетом отношения чувствительностей резонаторов k и параметра  $k_{A}$  определяется из первого и второго уравнения системы (4) таким образом:

$$S_{\mathcal{A}} = \frac{0.246 \cdot K_{PA} \cdot (k-1)}{a_1 \cdot k} \times \sqrt{\frac{E_A \cdot (k_A \cdot a_1)^3}{(\rho_{TA} \cdot (k_A \cdot a_1) + a_1 \cdot K_{PA} \cdot \rho_K)^3}}.$$
(15)

Для анализа погрешности датчика от изменения температуры определим зависимость температурного коэффициента частоты датчика от плотности  $\varphi_{\mathcal{A}}(\rho_{\mathcal{P}})$ . С использованием системы (4) и соотношений для  $\varphi_{\mathcal{A}}$ ,  $\varphi_{\mathcal{B}}$ ,  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$  получим, что

$$\varphi_{\mathcal{A}}(\rho_{P}) = \frac{f_{01} \cdot \sqrt{A/(A+\rho_{P})} \cdot \vartheta_{1} \cdot (A+\gamma_{1} \cdot \rho_{P})/(A+\rho_{P})}{f_{01} \cdot \sqrt{A/(A+\rho_{P})} - f_{02} \cdot \sqrt{B/(B+\rho_{P})}} - \frac{f_{02} \cdot \sqrt{B/(B+\rho_{P})} \cdot \vartheta_{2} \cdot (B+\gamma_{2} \cdot \rho_{P})/(B+\rho_{P})}{f_{01} \cdot \sqrt{A/(A+\rho_{P})} - f_{02} \cdot \sqrt{B/(B+\rho_{P})}}.$$
(16)

Для анализа погрешности датчика от изменения давления определим зависимость относительного изменения частоты вызванного давлением от контролируемой плотности  $\psi_{\mathcal{A}}(\rho_{\mathcal{P}})$ . С использованием третьего уравнения системы (9), системы уравнений (4) и соотношений для A, B получим, что

$$\psi_{\mathcal{A}}(\rho_{P}) = 5 \cdot 10^{-3} \cdot p^{2} \times \\ \times \frac{\left[f_{01} \cdot \sqrt{A/(A+\rho_{P})} / \psi_{A} - f_{02} \cdot \sqrt{B/(B+\rho_{P})} / \psi_{B}\right]}{f_{01} \cdot \sqrt{A/(A+\rho_{P})} - f_{02} \cdot \sqrt{B/(B+\rho_{P})}},$$
(17)

где  $\psi_A = p^2 / (E_A^2 \cdot k_A^8), \quad \psi_B = p^2 / (E_B^2 \cdot k_B^8)$  - относительные изменения частот резонаторов под влияние избыточного давления контролируемой среды.

По рекомендациям, приведенным в работе [10], приведен пример расчёта параметров пластинных резонаторов дифференциального датчика плотности, для чего выбираем резонаторы из нержавеющих сталей марок X17H2T, X18H10T. Для выбранных сталей резонаторы имеют следующие параметры:  $E_A = 210 \cdot 10^9 \text{ н/м}^2$ ;  $E_B = 196 \cdot 10^9 \text{ н/м}^2$ ;  $\beta_{EA} = 3,1 \cdot 10^{-4}1^{\circ}\text{C}$ ;  $\beta_{EB} = 4,4 \cdot 10^{-4}1^{\circ}\text{C}$ ;  $\alpha_1 = 103 \cdot 10^6 \text{ h/m}^2$ ;  $\beta_1 = 1,498 \cdot 10^{-4}$ ;  $\vartheta_2 = 2,119 \cdot 10^{-4}$ .

Параметры контролируемой жидкости:  $\rho_{_{MiH}} = 1200$ кг/м<sup>3</sup>;  $\rho_{_{Mak}} = 1380$ кг/м<sup>3</sup>;  $\rho_{_K} = 1290$ кг/м<sup>3</sup>; p = 0.5 МПа;  $\beta_{_V} = 3.98 \cdot 10^{-4} 1/^{\circ}$ C;  $t = 20 \div 60^{\circ}$ C;  $\gamma_1 = -0.165$ ;  $\gamma_2 = 0.218$ .

Конструктивный параметр резонатора  $k_A$  выбирается из рекомендованного диапазона  $k_A = 0,01 \div 0,08$  равным  $k_A = 0,025$ . При расчёте принимаем  $K_{PA} = K_{PB} = 0,2$ . Из системы уравнений (13) определяем параметры:  $k_B = 0,023$ ;  $k_C = 0,693$ .

По соотношению (14) определяем отношение чувствительностей резонаторов k = 2,329.

По соотношению (15) при заданной из рекомендованного диапазона  $S_{\pi} = \pm 0,1 \div \pm 0,3 \Gamma \mu (\kappa r/m^3)$ чувствительности  $S_{\pi} = -0,14 \Gamma \mu (\kappa r/m^3)$  определяем граничный размер  $a_1 = 4 \cdot 10^{-2}$  м. Другие параметры резонаторов соответственно равны:  $h_1 = 10^{-3}$  м;  $h_2 = 1,9 \cdot 10^{-3}$  м;  $a_2 = 8,2 \cdot 10^{-2}$  м.

На основании полученных размеров по соотношениям (4) рассчитываем значения начальных частот и постоянных резонаторов  $f_{02} = 682,\Gamma_{\rm II}; f_{02} = 682,6560 \,\Gamma_{\rm II}; A = 880,6820 {\rm kr/m}^3; B = 818,8040 {\rm kr/m}^3$  с точностью до чётвертого знака после запятой. Такую точность даёт частотомер в режиме измерения периода колебаний.

После расчёта с помощью соотношений (16) и (17) строятся графики распределения погрешностей измерения датчика и составляющих резонаторов. Погрешности датчика должны быть более чем на порядок меньше погрешностей резонаторов во всём диапазоне измерения.

Используя описанный в работе [11] испытательный стенд, экспериментально получены уточнённые значения параметров:  $f_{01} = 16002128\Gamma$ ц;  $f_{02} = 681,9824\Gamma$ ц; A = 880,7812кг/м<sup>3</sup>; B = 818,5612 кг/м<sup>3</sup>. Давление жидкости увеличивалось до p = 0,5 МПа.

Погрешности резонаторов определённые по относительному изменению частот составили  $\psi_A = 3 \cdot 10^{-4}$ ;  $\psi_B = 7 \cdot 10^{-4}$ , а погрешность датчика (рис. 1) изменялась в пределах от  $-3 \cdot 10^{-7}$  до  $+3 \cdot 10^{-7}$ , что на три порядка меньше. После скачка давления автоколебания резонаторов выходят на стационарный режим через десять периодов колебаний, что составляет 6 мс и 14 мс соответственно.



Рисунок 1 – Распределение относительного изменения частоты дифференциального датчика вдоль диапазона измерения при скачкообразном подъёме давления контролируемой среды

При изменении температуры жидкости в пределах  $t = 20 \div 60^{\circ} \text{C}$  температурная погрешность (рис. 2) на краях диапазона измерения, где максимальна, составляет она  $\phi_{\pi} = 3 \cdot 10^{-6}$ . Минимальное значение для резонатора  $\phi_{4} = 4 \cdot 10^{-5}$ , что на порядок больше, чем у датчика. После скачка температуры автоколебания резонаторов выходят на режим через пятнадцать стационарный периодов колебаний, что составляет 150 мс и 220 мс соответственно.



## Рисунок 2 – Распределение значений температурных коэффициентов частоты датчика (1) и составляющих резонаторов (2, 3) вдоль диапазона измерения плотности

Таким образом разработанная методика расчёта высокочастотных вибрационных плотномеров жидкостей и газа с пластинными резонаторами позволяет исключить использование дополнительных датчиков температуры и давления, обеспечив тем самим инвариантность к колебаниям температуры и давления контролируемой среды.

## Література

1. Жуков Ю.П. Вибрационные плотномеры. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 144 с.

2. Кивилис С.С. Плотномеры. – М.: Энегия, 1980. – 278 с.

3. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. – М.:

Энегия, 1978. – 704 с.

4. Эткин Л.Г. Виброчастотные датчики. Теория и практика. – М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 408 с.

5. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики. – М.:Энергия. –1978. – 248 с.

6. А.с. 1291867 СССР, МКИ G01N 29/00. Способ дифференциального измерения плотности/ Тараненко Ю.К. – Опубл. 23.02. 87, Бюл. № 7.

7. Тараненко Ю.К. Математична модель вимірювального перетворення щільності рідини у частотний вихідний сигнал диференційного датчика на основі двох пластинних резонаторів заглибного типу //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2006. — 5/2(23). — С.106 - 111

8. Буйвол В.Н. Колебания и устойчивость деформируемых систем в жидкости. – К.: Наук. думка, 1975. – 356 с.

9. Прочность, устойчивость, колебания: Справочник в 3-х т. / Под. ред. И.А.Биргера, Я.Г. Пановко. – М.: Машиностроение, 1968. т.1. – 450 с.

10. Тараненко Ю.К. Методика проектування оптимальних диференційних датчиків щільності рідини та концентрації дисперсних систем/ // Вопр. химии та хим. технологии.— 2006. — № 4. — С.211-214

11. Тараненко Ю.К.Градуювання та повірка поточних віброчастотних вимірювачів щільності з диференційним датчиком //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2007. – 2/2(26). – С.41-47.